## 成型压力对 $CrO_2$ 低温输运性质的影响 \*

聂 颖<sup>12</sup>) 隋 郁<sup>1</sup><sup>\*</sup> 宋秀丹<sup>1</sup>) 王先杰<sup>1</sup>) 程金光<sup>1</sup>) 千正男<sup>1</sup>) 苏文辉<sup>1</sup><sup>\*</sup>

1) 哈尔滨工业大学物理系凝聚态科学与技术研究中心、哈尔滨 150080)

2) 辽宁工程技术大学基础科学部 阜新 123000)

(2005年11月15日收到;2006年1月10日收到修改稿)

本文研究了压力对 CrO<sub>2</sub> 样品低温磁输运性质的影响.样品的 X 射线衍射结果表明(110)峰的相对强度随压力 的增加而增大,说明压力对 CrO<sub>2</sub> 针状纳米颗粒有取向的作用.低温时 CrO<sub>2</sub> 样品的电阻和磁阻均随压力的增加而减 少.实验结果表明,低温下样品的电导呈现出典型的晶粒间隧穿特征,其 Δ 值随着压力和磁场的增加而减小,并且 Δ 随磁场的变化幅度与成型压力有关,成型压力越高,Δ 随磁场的变化越小.这些变化可以归因为压力对晶粒间隧 穿势垒的调制.

关键词:磁阻,压力,隧穿,势垒厚度 PACC:7530V,9410D

### 1.引 言

由于  $CrO_2$  是传统的磁记录材料,近年来自旋电 子学的发展使它引起了人们更大的研究兴趣.能带 结构计算表明<sup>11</sup>, $CrO_2$  是最简单的铁磁性半金属氧 化物,具有两个不同的自旋子能带,其中自旋向上 (多数自旋)子能带具有金属性,而自旋向下(少数自 旋)子能带具有绝缘性,从而产生自旋完全极化的传 导电子<sup>[2]</sup>.自旋极化光发射实验<sup>[3]</sup>、真空隧穿测量<sup>[4]</sup> 和超导点接触实验<sup>[5]</sup>也已经证实  $CrO_2$  在已知的各 种体系中具有最高的自旋极化率,接近 100%,因此 可能会产生很大的磁电阻( $R_M$ )<sup>61</sup>.另外, $CrO_2$  的居 里温度高达 395K,这使得  $CrO_2$ 成为可工作在室温的 自旋电子学器件的理想材料.

已有的研究表明,单晶  $CrO_2$  的  $R_M$  值很小,而 多晶  $CrO_2$  薄膜,  $CrO_2$  粉末和  $CrO_2/Cr_2O_3$  复合体系在 低温下表现出很高的  $R_M$  值<sup>7—91</sup>.这些体系的  $R_M$  效 应来源于自旋极化的电子通过晶粒间势垒的隧穿, 因此晶粒间势垒的状态对材料的  $R_M$  效应有着非常 重要的影响.而压力可以有效地调节晶界状态,改变 势垒的厚度,从而影响到体系的  $R_M$  效应.本文利用 不同压力使  $CrO_2$  样品成型,通过对所得样品的形貌 和电磁学性质的分析,研究压力对 CrO<sub>2</sub> 低温磁输运性质的影响.

#### 2. 实 验

CrO<sub>2</sub> 粉末是由美国微磁公司(Micro-Magnetics Ins.) 生产的,长度大约为 400nm, 轴径比为 9:1 的针 状颗粒.将 CrO<sub>2</sub> 粉末分别在 0.5GPa, 1.2GPa 和 2GPa 的轴向压力下压成圆片状样品.样品的 X 射线衍射 谱(XRD) 是利用英国 Bede 公司生产的 D<sup>1</sup> 型 X 射线 衍射 仪测得的,采用的是 Cu 靶  $K_{\alpha}$  射线;利用 HITACHI S-4700 场发射扫描电子显微镜(SEM)观察 样品的表面形貌.样品电磁输运性质的测量是采用 标准的四端法利用美国 Quantum Design 公司生产的 物理性质测量系统 (PPMS) 完成的.

#### 3. 结果和讨论

图 1 为不同成型压力得到的样品的 XRD 谱图. 由图可以看出随着成型压力升高(110)晶面衍射峰 相对增强(002)晶面衍射峰在成型压力为 1.2GPa, 2GPa 的样品的衍射谱图中已经消失.这与 Dai 等人 得到的场致排列的 CrO<sub>2</sub> 样品的 XRD 谱<sup>101</sup>类似.

<sup>\*</sup> 国家自然科学基金项目(批准号:10304004)资助的课题.

<sup>†</sup> 通讯联系人 E-mail suiyu@hit.edu.cn



图 1 样品的 X 射线衍射谱图

CrO<sub>2</sub> 经磁场排列后,颗粒的 *c* 轴沿磁场的方向取 向,各向异性增强,所以 XRD 谱峰相对强度发生变 化.对于我们的样品,压力起到了与磁场相似的作 用.在压力作用下,CrO<sub>2</sub> 颗粒的 *c* 轴沿垂直于压力 的方向取向,CrO<sub>2</sub> 颗粒趋向于平行分布.这是由 CrO<sub>2</sub> 颗粒是针状颗粒的独特形状决定的,高压使*c*轴与压 力方向接近的颗粒转向 c 轴与压力垂直的方向.

通常利用 Lotgering 因子  $f = (p - p_0) (1 - p_0)$ 来 衡量取向的程度<sup>[11]</sup> 其中  $p = \sum I_{(10)} / \sum I_{(141)} p_0$ 为 结晶各向同性(即随机取向)的样品的 p 值,本文中  $p_0$  是根据 JCPDS 卡片 No. 71-0869 上的衍射峰的强 度计算的.根据 XRD 谱图中衍射峰的强度,可以得 到 0.5GPa,1.2GPa,2GPa 样品的 f 值分别为 0.1707, 0.2873 0.3318.样品的 f 值随成型压力的提高而增 大,说明压力有使颗粒取向的作用.但 3 个样品的 f值都不高,因为压力毕竟不同于磁场,高压力并不能 使颗粒完全平行排列,只能使颗粒大致取向.

图 2 是 3 个样品相同放大倍数的 SEM 照片.从 这 3 个图中可以清楚地看到 0.5GPa 样品颗粒排列 最杂乱,1.2GPa 2GPa 样品的颗粒排列要整齐些,多 数颗粒的 c 轴取向大致相同.而且,2GPa 的样品在 取向的同时,颗粒排列更加密集,大孔洞变少,颗粒 变短.也就是说在较高的压力下,样品会发生部分碎 化以减小孔洞、增加密实度.

图3给出了不同压力下样品的电阻率和电导随



(a)

15.0kV 9.1mm x50.0k SE(

 $(\mathbf{b})$ 



(c)

图 2 不同压力成型样品的 SEM 照片 (a) D.5GPa (b) 1.2GPa (c) 2.0GPa

温度的变化关系.从图 3(a)中可以看出 3 个样品的 电阻率均随着温度的升高而降低,显示出半导体的 温度特性.随着成型压力的升高,样品电阻率明显降 低,这显然是压力改变了样品的晶界状态,降低了晶 界电阻所致.图 3(b)是零场下归一化电导的对数 lnG和1/*T*<sup>1/2</sup>的关系曲线,很明显,在低温下(*T* <



50K)  $\ln G \approx 1/T^{1/2}$  成线性关系 ,呈现出典型的晶粒 间隧穿的特征.在高温时(T > 50K)  $\ln G \approx 1/T^{1/2}$ 不 再满足线性关系 ,说明高温时电导主要不是来源于 自旋相关的隧穿电导 ,而是来源于自旋无关的非弹 性跳跃的贡献<sup>12]</sup>.

通常 晶粒间与自旋相关的隧穿电导与温度的



图 3 零场下样品的电阻(a)和电导(b)随温度的变化关系

关系可以描述为[13-16]

 $G = G_0(1 + P^2 m^2) \exp[-(\Delta/T)^{1/2}],$  (1) 其中, *P* 为自旋极化率,  $m = M/M_s$  为相对磁化强 度,  $M_s$  为饱和磁化强度;  $G_0$  是常数,  $\Delta$  与势垒层的 库仑阻塞能和势垒层厚度成正比, 它可由  $\ln G - 1/T^{1/2}$ 变化关系中线性部分的斜率确定.通过对不同压力 和磁场下样品的  $\ln G - 1/T^{1/2}$ 关系曲线进行拟合得到 的  $\Delta$  值列于表 1 中, 其中  $\Delta_0$ ,  $\Delta_L$ ,  $\Delta_H$  分别表示磁场 为零场、低场 0.6T 和高场 4T 时得到的结果.从表 中可以看出:对于不同压力成型的样品 随着压力的 增加 △ 值逐渐减小,说明压力的增加使晶粒间隧 穿势垒厚度变小.由前面的讨论可知,随着压力升 高,CrO<sub>2</sub> 针状纳米颗粒趋向于平行分布,同时颗粒 间堆积更加紧密.因此,较高的压力使 CrO<sub>2</sub> 样品的 颗粒间距缩短,从而降低了以颗粒边界为主的晶粒 间隧穿势垒的的厚度.

表 1 △ 值随压力的变化

压力	$\Delta_0/\mathrm{K}$	$\Delta_{\rm L}/{\rm K}$	$\Delta_{\rm H}/{\rm K}$	$(\Delta_0 - \Delta_L)/K$	( $\Delta_0 - \Delta_H$ )/K
0.5GPa	2.305	1.973	1.766	0.332	0.539
1.2GPa	1.896	1.715	1.528	0.181	0.368
2GPa	1.339	1.210	1.062	0.129	0.277

从表 1 中还可以看出  $\Delta_0 - \Delta_L$ 和  $\Delta_0 - \Delta_H$ 的值 有两个特点 (1)这些值都是正的,说明随着磁场的 增加  $\Delta$  逐渐地减小,这意味着磁场的增加使势垒 厚度减少. $\Delta$  随外加磁场的增加而减小是电子在半 金属颗粒间隧穿的特征,磁场的增加使半金属铁磁 颗粒的磁矩趋向平行排列,自旋相关散射迅速下降, 电阻变小,所以  $\Delta$  减小<sup>[17]</sup>.(2)这些值随着压力的增 加而减小,也就是说,成型压力越高, $\Delta$  随磁场的变 化越小.正是这个特点决定了样品的磁阻随压力的 变化规律.

图 4 为 5K 时不同压力样品的 R<sub>M</sub> 随磁场的变



图 4 5K 时样品的 M<sub>R</sub> 随磁场的变化关系

化关系.这里,  $R_{M}$ 定义为 $R_{M} = [\rho(0, T) - \rho(H),$ 

T)  $f_{\rho}(H,T)$ . 其中  $\rho(0,T)$  是磁场为零时的电阻 率  $f_{\rho}(H,T)$  是磁场为 H 时的电阻率 . 由图可以看出 低温时随着压力的升高磁阻明显降低 .

利用(1)式可得

$$R_{\rm M} = (1 + P^2 m_H^2) \exp[(\Delta_0/T)^2 - (\Delta'/T)^2] - 1,$$
(2)

式中  $m_H$  为磁场为 H 时的相对磁化强度.  $\Delta_0$  为磁场 为 0 时的  $\Delta$  值 , $\Delta'$  为磁场为 H 时的 $\Delta$  值. H(2)式可 知低温时某一温度下样品的  $R_M$  与 P , $m_H$  以及 ( $\Delta_0$ )<sup>1/2</sup> 和( $\Delta'$ )<sup>1/2</sup> 的差值有关.



图 5 10K 时样品的 m<sup>2</sup> 和磁场的关系

图 5 给出了 10K 时 0.5GPa,1.2GPa,2GPa 样品 的相对磁化强度的平方  $m^2$  和磁场的关系.从图中 可以看到 CrO<sub>2</sub> 样品的  $m^2$  随磁场的增加而迅速增 加,并且 3 个样品的  $m^2$  随磁场的变化相同,与成型 压力无关.因此 3 个样品的  $R_{\rm M}$  的差别只能是由  $(\Delta_0)^{\mu_2} - (\Delta')^{\mu_2}$ 引起的.由表 1 可知  $\Delta$  随着磁场的 增加而减小,并且减小量随压力的提高而减小,所以  $(\Delta_0)^{\mu_2} - (\Delta')^{\mu_2}$  随成型压力的提高而减小,从而使  $R_{\rm M}$  随着压力的升高而降低.由图 4 可以看到在 3 个 样品中 0.5GPa 样品的  $R_{\rm M}$  最大,接近 50%,这一  $R_{\rm M}$  值对于 CrO<sub>2</sub> 粉末样品来说是比较高的,说明 0.5GPa 样品的势垒厚度处于一个相对合适的值上.继续增 加压力,势垒厚度的继续减小就会使颗粒间产生直 接耦合或由" 桔皮 ( orange peel )效应产生铁磁耦合, 从而降低 TMR 效应<sup>[18]</sup>.

为了提高 CrO<sub>2</sub> 样品的  $R_{\rm M}$ ,人们采用了很多办法,比如对 CrO<sub>2</sub> 样品进行球磨<sup>[19]</sup>、退火<sup>[12]</sup>、用 Cr<sub>2</sub>O<sub>3</sub>稀释<sup>[20]</sup>、掺杂 TiO<sub>2</sub><sup>[21]</sup>等,这些办法的实质都是调整 CrO<sub>2</sub> 颗粒间绝缘层的厚度.绝缘势垒的厚度对隧道 磁电阻有很大的影响,太厚会使自旋散射增加,太薄 会产生直接耦合,都会使 TMR 降低,合适的绝缘势 垒的厚度是获得高  $R_{\rm M}$ 的关键.由上面的讨论可以 看出压力也可以用来调整绝缘势垒的厚度,如果在上述改善  $R_{\rm M}$ 方法的基础上再加入压力的调整可能 使  $R_{\rm M}$  有更大的提高.

#### 4.结 论

本文讨论了成型压力对 CrO<sub>2</sub> 低温磁输运性质 的影响.不同压力成型的 CrO<sub>2</sub> 样品的 X 射线谱图和 SEM 照片说明压力的作用使 CrO<sub>2</sub> 针状纳米颗粒趋 向于平行分布,使其排列整齐.磁输运测试结果表 明,低温时 CrO<sub>2</sub> 样品的电导主要是来源于自旋相关 的隧穿电导的贡献.随着压力的增加,势垒厚度变 小 Δ 值减小,从而影响自旋极化电子通过势垒的 隧穿过程.Δ 的减小导致电阻随压力的增加而减 少.Δ 随压力变化的同时也随着磁场的增加而减 小,并且减小量随成型压力的提高而减小,从而引起 磁阻随着压力的升高而降低,说明成型压力对样品 的电阻、磁阻均有明显的调制作用.

- [1] Schwarz K 1986 J. Phys. F: Met. Phys. 16 L211
- [2] Lewis S P , Allen P B , Sasaki T 1997 Phys. Rev. B 55 10253
- [3] Kämper K P , Schmitt W , Güntherodt G , Gambino R J , Ruf R 1987 Phys. Rev. Letter 59 2788
- [4] Wiesendanger R, Güntherodt H J, Güntherodt G, Gambino R J, Ruf R 1990 Phys. Rev. Letter 65 247
- [5] Ilwang H J , Cheong S W 1997 Science 278 1607
- [6] Julliere M 1975 Phys. Lette. A 54 225
- [7] Coey J M D 1999 J. Appl. Phys. 85 5576
- [8] Manoharan. S S ,Elefant D ,F, ,Goodenough J B 1998 Appl . Phys. Lett. 72 984

- [9] Manoharan S S , Sahu R K , Elefant D , Schneider C M 2002 J. Appl. Phys. 91 7923
- [10] Dai J B , Tang J K 2001 Phys. Rev. B 63 054434
- [11] Lotgering F K 1959 J. Inorg. Nucl. Chem. 9 113
- [12] Dai J B , Tang J K 2001 Phys. Rev. B 63 064410
- [13] Inoue J , Maekawa S 1996 Phys. Rev. B 53 R11927
- [14] Mitani S , Takahashi S , Takahashi K , Yakushiji K , Maekawa S , Fujimouri H 1998 Phys. Rev. Lett. 81 2799
- [15] Zhu T, Wang J 1999 Phys. Rev. B 60 11918
- [16] Ju S , Li Z Y 2002 J. Appl . Phys . 92 5218
- [ 17 ] Xi L , Ge S H , Yang X L , Li C X 2004 Acta Phys . Sin . 53 260 ( in

Chinese ] 席 力、葛世慧、杨啸林、李成贤 2004 物理学报 53 260 ]

- [18] Du J, Chen J, Guan X S, Pan M H, Long J G, Zhang W, Lu M, Zhai H R, Hu A 1999 Acta Phys. Sin. 48S S236(in Chinese ] 杜 军、陈 景、关小山、潘明虎、龙建国、张 维、鹿 牧、翟宏 如、胡 安 1999 物理学报 48S S236]
- [19] Wang K Y , Spinu L , He J , Zhou W , Wang W , Tang J 2002 J. Appl. Phys. 91 8204
- [20] Coey J M D, Berkowitz A E, Balcells L I, Putris F F 1998 Phys. Rev. Lett. 80 3815
- [21] Chen Y J , Yu X , Cai T Y and Li Z Y 2003 Materials Letters 58 262

# Influence of the compacting pressure on the transport properties of CrO<sub>2</sub> at low temperatures \*

Nie Ying<sup>1,2,)</sup> Sui Yu<sup>1,)†</sup> Song Xiu-Dan<sup>1,)</sup> Wang Xian-Jie<sup>1,)</sup> Cheng Jin-Guang<sup>1,)</sup> Qian Zheng-Nan<sup>1,)</sup> Su Wen-Hui<sup>1,)</sup>

1 X Center for Condensed Matter Science and Technology ( CCMST ), Department of Physics ,

Harbin Institute of Technology, Harbin 150080, China)

2 🕽 Department of Basic Science, Liaoning Technical University, Fuxin 123000, China)

(Received 15 November 2005; revised manuscript received 10 January 2006)

#### Abstract

The influence of pressure on the magnetotransport properties of  $CrO_2$  samples at low temperatures has been studied in this paper. The X-ray diffraction patterns of the samples show that the relative intensity of (110) peak increases with increasing pressure, which implies that pressure has the orientation effect on the  $CrO_2$  needle-shaped nanoparticles. At low temperatures, the resistance and magnetoresistance of  $CrO_2$  samples decrease with the increase of pressure. The experimental results suggest that at low temperatures, the conductance of the sample shows the typical characteristic of intergranular tunneling.  $\Delta$  decreases with increasing pressure and magnetic field; and furthermore, the range of change of  $\Delta$  with the magnetic field is related to the compacting pressure. The higher the compacting pressure , the smaller the variation of  $\Delta$  with the magnetic field. These changes can be attributed to the adjustment of pressure on the intergranular tunnel barrier.

Keywords : magnetoresistance , pressure , tunneling , barrier thickness PACC : 7530V , 9410D

<sup>\*</sup> Project supported by the National Natural Science Foundation of China (Grant No. 10304004).

<sup>†</sup> Corresponding author. E-mail 'suiyu@hit.edu.cn